МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ**

Плазменная электроника

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план z11.03.03 25 00.plx

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	3		Итого	
Вид занятий	УП	РΠ	Y.	11010
Лекции	6	6	6	6
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	6,25	6,25	6,25	6,25
Контактная работа	6,25	6,25	6,25	6,25
Сам. работа	62	62	62	62
Часы на контроль	3,75	3,75	3,75	3,75
Итого	72	72	72	72

г. Рязань

УП: z11.03.03_25_00.plx cтp. 2

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Сережин Андрей Александрович

Рабочая программа дисциплины

Плазменная электроника

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 928)

составлена на основании учебного плана:

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

УП: z11.03.03_25_00.plx

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ______2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от __ ____ 2027 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ____ 2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от _	2029 г. №	
2an radarnar		
Зав. кафедрой		

УП: z11.03.03_25_00.plx cтр.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является получение системы знаний о физических процессах в плазме

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
П	Цикл (раздел) ОП:	ФТД.О		
2.1	Требования к предвар	ительной подготовке обучающегося:		
2.1.1	Математика			
2.1.2	Прикладная механика			
2.1.3	Физические основы элен	строники		
2.1.4	Электротехника и элект	роника		
2.1.5	Учебная практика			
2.1.6	Учебная практика			
2.1.7	Физика			
2.1.8	Учебная практика (озна	комительная)		
2.1.9	Физика (факультатив)			
2.1.10	Химия			
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как		
2.2.1	Выполнение и защита в	ыпускной квалификационной работы		

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

ОПК-1.1. Использует положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности

Знать

положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности

Уметь

Использовать положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности Владеть

навыками использования положений, законов и методов естественных наук для решения задач инженерной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности
3.2	Уметь:
3.2.1	Использовать положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками использования положений, законов и методов естественных наук для решения задач инженерной деятельности

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАН	ИЕ ДИСЦИ	ПЛИН	ы (МОДУЛЯ)	
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Современные электронные приборы	==,,				
1.1	Современные электронные приборы /Тема/	3	0			
1.2	Предмет и задачи дисциплины «Плазменная электро-ника». Основные области исследований. Исторические этапы развития плазменной электроники. Направления и перспективы развития эмиссионной, вакуумной и плазменной электроники. Классификация электровакуумных приборов. Обобщённая структура прибора вакуумной электроники /Лек/	3	2	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-З ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Контрольные вопросы

УП: z11.03.03_25_00.plx cтр. 5

1.3	Введение /ИКР/	3	0,25	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Вопросы к зачету
1.4	Изучение конспекта лекций /Ср/	3	12	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Устный опрос
	Раздел 2. Электронная эмиссия с поверхности металлов и полупроводников					
2.1	Электронная эмиссия с поверхности металлов и	3	0			
	полупроводников /Тема/					
2.2	Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дэшмана. Усиление термоэлектронной эмиссии полем. Автоэлектронная эмиссия. Взрывная эмиссия. Понятие о зондовой сканирующей туннельной микроскопии. Вторичная электронная эмиссия. Фотоэлектронная эмиссия из металлов и полупроводников /Лек/	3	1	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Контрольные вопросы
2.3	Изучение конспекта лекций /Ср/	3	12	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Устный опрос
	Раздел 3. Эмиссионные параметры катодов					
3.1	Эмиссионные параметры катодов /Тема/	3	0			
3.2	Эмиссионные параметры термокатодов электровакуумных приборов. Особенности автоэлектронных катодов и их практическое применение. Фотокатоды. Понятие о вакуумных фотоэлектронных приборах. Фотоэлементы. Фотоэлектронные умножители /Лек/	3	1	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Контрольные вопросы
3.3	Изучение конспекта лекций /Ср/	3	12	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Устный опрос
	Раздел 4. Физические основы ионных (газоразрядных) приборов преобразовательной техники.					
4.1	Физические основы ионных (газо-разрядных) приборов преобразовательной техники. /Тема/	3	0			
4.2	Типы газовых разрядов. Вольт-амперная характеристика разрядного промежутка. Распределение потенциала в газоразрядном промежутке. Условие развития самостоятельного разряда. Приборы тлеющего разряда. Основные сведения об ионных (газоразрядных) приборах. Импульсный водородный тиратрон. Защитные разрядники /Лек/	3	1	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-З ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Контрольные вопросы
4.3	Изучение конспекта лекций /Ср/	3	12	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-З ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2	Устный опрос
	Раздел 5. Физические основы приборов обработки и визуального отображения информации (плазменные индикаторы).					
5.1	Физические основы приборов обработки и визуального отображения информации (плазменные индикаторы). /Тема/	3	0			

УП: z11.03.03_25_00.plx cтр. 6

5.2	Свечение рекомбинации. Излучение плазмы.	3	1	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2	Контрольные
	Основные сведения о газоразрядных			ОПК-1.1-3	Л1.3Л2.1	вопросы
	(плазменных) приборах отображения			ОПК-1.1-В	Л2.2Л3.1	
	информации. Газоразрядные индикаторы				Л3.2	
	(ГРИ). Газоразрядные индикаторные панели					
	(ГИП). Плазменные дисплеи и телевизионные					
	газоразрядные экраны. Газоразрядные					
	лазеры /Лек/					
5.3	Аттестация /Зачёт/	3	3,75	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2	Вопросы к
				ОПК-1.1-3	Л1.3Л2.1	зачету
				ОПК-1.1-В	Л2.2Л3.1	
					Л3.2	
5.4	Изучение конспекта лекций /Ср/	3	14	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2	Устный опрос
				ОПК-1.1-3	Л1.3Л2.1	
				ОПК-1.1-В	Л2.2Л3.1	
					Л3.2	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Плазменная электроника"").

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИ	ЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС	сциплины (мо,	ЦУЛЯ)
		6.1. Рекомендуемая литература		
		6.1.1. Основная литература		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л1.1	Битнер Л. Р.	Вакуумная и плазменная электроника : учебное пособие	Томск: Томский государственн ый университет систем управления и радиоэлектрон ики, 2007, 148 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 13920.html
Л1.2	Редкол.:Шуппе Г.Н. (отв.ред.) и др.;РРТИ	Вакуумная и плазменная электроника : Межвуз.сб.науч.трудов	Рязань, 1989, 112c.	, 1
Л1.3	Журавлев Ю.А., Пилюгин Н.Н., Протасов Ю.Ю.	Высокоэнергетичная плазменная электроника и фотоника	М.: Янус-К, 2010, 767 с.	978-5-8037- 0524-6, 1
		6.1.2. Дополнительная литература		1
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Физтехн.ин-т АН УСС□	Плазменная электроника	Киев:Наук.ду мка, 1989, 300с.	5-12-000844- 5, 1
Л2.2	Федяев В.К., Козлов В.Н., Глебова Т.А.	Вакуумная и плазменная электроника : Метод.указ.к лаб.работам	Рязань, 2006, 36c.	, 1

УП: z11.03.03_25_00.plx

		6.1.3. Методические разработки		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Битнер Л. Р.	Вакуумная и плазменная электроника	Москва: ТУСУ□, 2007, 151 с.	http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_cid=25& pl1_id=4964
Л3.2	Аксенов А. И.	Вакуумная и плазменная электроника	Москва: ТУСУ□, 2012, 19 с.	http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1_cid=25& pl1_id=10869

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО
LibreOffice	Свободное ПО
OpenOffice	Свободное ПО
6.3.2 П	еречень информационных справочных систем
6.3.2.1 Справочная правовая система «	«КонсультантПлюс» (договор об информационной поддержке №1342/455-100 от

0.5.2.1	Справо тал правовал система «консультанттынос» (договор об информационной поддержке изгон2/455-100 от	ı
	28.10.2011 r.)	
6.3.2.2	Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru	l

	1
6.3.2.3	Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1	209 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный класс Специализированная мебель (21 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ
2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.
3	213 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (26 посадочных места). Учебно-лабораторные стенды, RLC метры VC 9808, генераторы GRG-3015, осциллографы АКИП-4115/3A, магнито-маркерная доска

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Плазменная электроника"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ КАФЕДРЫ

> ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Корячко Вячеслав Петрович, **31.08.25** 19:07 Заведующий кафедрой САПР

(MSK)

Простая подпись

Простая подпись

(MSK)

30.08.25 19:20

ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ

ПОДПИСАНО